SEKISUI 积水化学给你惊喜

焦点型 大气压等离子体装置

TE AP-T

能够实现精准的 焦点式等离子体照射!



#### 特点/装置规格

**3** 

## 高超的工序处理能力

2.45GHz的超高密度等离子体,支持高速处理

**2** »

#### 更低的运行成本

支持使用压缩干燥空气(CDA)的处理/高速启动⇒开关On后1秒内稳定等离子体

3 »

## 设计紧凑、所用能源简单

将电源、控制、气体单元一体化/随处可安装的简单能源⇒电源与CDA

**4** »

#### 支持局部处理

能够实现精准的焦点式等离子体照射

处理宽度

~10mm

实用

电源、气体(Air)、排气

#### 焦点型 大气压等离子体装置

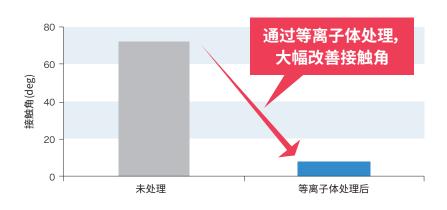


#### 用途

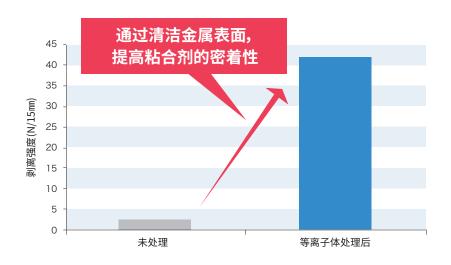
领 域	使用目的
LCD	LCD端子清洁 (提高与ACF的密着性)
汽车	清除发动机零部件等的油分,提高组装时的密着性
其他	电子零部件封装前清洁

### 处理数据

▶LCD端子部的接触角数据



▶金属板贴合强度改善 剥离强度测量数据



# 积水化学工业株式会社

P2事业推进部

